# (19) []本國特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-289640

(43)公開日 平成4年(1992)10月14日

(51) Int.Cl.5

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01J 31/12 29/94

B 72/17-5E

7371-5E

審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁)

(71) 出顧人 000005108 特顧平3-54325 (21)出顧番号 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 平成3年(1991)3月19日 (22) 出願日 (72)発明者 西田 秀來 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所茂原工場內 (72)発明者 人塚 健司 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所茂原工場内 (72) 発明者 川嶋 修 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社口立 製作所茂原工場内 (74)代理人 弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

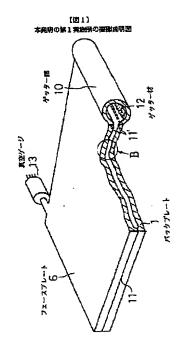
### (54) 【発明の名称】 画像表示素子

#### (57) 【要約】

【目的】 電界放出形カソード電極を備えたフラットデ ィスプレイを高真空に維持して、画像表示性能を向上さ せる。

【構成】 カソード電極2とゲート電極4をもつバック プレート1と、螢光体層8をもつフエースプレート6か らなる電界放射形表示素子の周辺部にゲッター部10を 具備する。

【効果】 飛散したゲッター材がカソードティブや蛍光 体層に付着することを防止でき、フラットディスプレイ 内部を高真空に維持し、カソードティブの破壊を防止し てエミッション電流の安定化が図れる。



#### 【特許請求の範囲】

【曽求項1】 電界放射形の多数の電子源を2次元に配置した第1の基板と蛍光体層を2次元に形成した第2の基板とを、上記電子源と上記螢光体層が対向するごとく上記各基板の周縁に設けた接合部で真空封止した画像表示素子において、上記接合部近傍にゲッター部を設けたことを特徴とする画像表示素子。

【蘭求項2】 電界放射形の多数の電子源を2次元に配置した第1の基板と蛍光体層を2次元に形成した第2の基板とを、上記電子源と上記螢光体層が対向するごとく 10上記各基板の周縁に設けた接合部で真空封止した画像表示素子において、上記接合部近傍に真空ポンプを設けたことを特徴とする画像表示素子。

【請求項3】請求項2において、前記真空ポンプが表面 吸着型真空ポンプであることを特徴とする画像表示素 子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、平面配置陰極を用いた 画像表示素子に係り、特に該陰極として2次元に配置し 20 た電界放射形の多数の電子源に、蛍光体層をもつ表示面 を対向させて成る画像表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】表示用の陰極線管,所謂CRTの一形式 として平面型CRTあるいはフラットCRTと呼ばれる 表示素子が知られている。

【0003】この種の表示素子(以下、フラットディスプレイという)は、2次元に配置した電子源(陰極=カソード)と2次元に蛍光体層を形成した蛍光面とを真空中で対向させ、上記電子源から放出されて上記蛍光体層 30に到達する電子流を制御することにより画像の表示を行なうものである。

【0004】2次元に電子源を配置した,所謂平面カソードには、熱電子放出型(熱陰極)と電界放出型(冷陰極)とがあるが、前者の熱電子放出型平面カソードはフラットディスプレイに適用するためには2次元平面上に多数の電子放出部を形成する必要があり、その集積度向上のための構造に限界があると共に、電力消費が大きい等の問題から実用化されるに至っていない。

【0005】一方、後者の電界放出型平面カソードは、 半導体製造技術の応用により高集積化が可能な構造であ り、表示性能が高い大画面のフラットディスプレイも構 成できるものとして期待されている。

【0006】図4は電界放出型平面カソードを電子源としたフラットディスプレイの構造原理とその動作の説明図であって、01はパックプレート(第1の基板)、02はカソード電極、03は絶縁層、04はゲート電極(エキストラクタ電極)、05はカソードティブ、06はフェースプレート(第2の基板)、07はアノード電極、08は蛍光体層である。

【0007】同図において、ガラス系材料等の絶縁材料から成るパックブレート01の表面にカソード電極02 が成膜され、このカソード電極02上に電子放山部である多数の突起(Tip:ティブ・・以下カソードティブという)05が形成されて電子版が構成されている。

【0008】そして、上記カソードティブ05部分に関口を持つゲート電極04が、電子流を引き出すためのエキストラクタ電極として作用する。カソード電極02とは絶縁層03を介して配置される。そして、複数のカソードティブで1画素の電子放出部を形成する。

【0009】一方、透過性のガラス系材料からなるフェースプレート06の表面に、アノード電極07を介して 蛍光体層08が形成されて所謂表示面が構成されている。

【0010】上記パックプレート01とフェースプレート06とは図示した状態で対向され、それらの端縁に設けた封止部において真空封着されている。

【0011】各電極には図示したような所要の電圧が印加され、カソード電極02とゲート電極04間の電外によりカソードティブ05の先端部から電子流Bが放出される。

【0012】放出された電子流らはアノード電極07と ゲート電極04間の電界によりアノード07方向に指向 され、蛍光体層08に衝突し、これを励起して発光させ る。

【0013】このような構成において、エキストラクタ電極であるゲート電極04に印加する電圧Vを変化させる(S)ことで、アノード07方向に指向する電子流Bを制御し蛍光体層08の発光量を制御することができる。なお、アノード電極07の電圧を変化させることによって、あるいはゲート電極とアノード電極との間に別途制御電極を設け、この制御電極に印加する電圧を変化させることによっても蛍光体層08への電子流の到達を制御することができる。

【0014】 図5は上記図4に示した様な電界放出型平面カソードを電子源とした従来の矩形フラットディスプレイの一構造例の説明図であって、矩形のパックプレート01上に、前記したカソードティブを高密度に多数配置した複数のカソード電極02と複数のゲート電極04が交差して配置される。

【0015】 このパックプレート01に対向する矩形のフェースプレート06には、アノード電極07を介して 蛍光休層08が塗布されている(なお、アノード電極07を螢光体層08の下に形成してもよい)。

【0016】バックブレート01とフェースプレート06とは、その四辺の周縁部の封止部においてフリットガラス等で真空封着され、フラットディスプレイを構成する。

【0017】なお、ゲッター材12が、カソード電板と 50 隣接してバックプレート上に形成された図示しない発熱 3

抵抗体等の加熱手段に載置され、バックプレート01と フェースプレート06との真空封着後に加熱蒸発されて 真空度を高くする所謂ゲッター処理がなされる。

【0018】図6は図5において円で囲んだカソード部 分Aの拡大図であって、このカソード部分Aは表示する 1 画素に相当する。この図では説明を容易にするために カソードティブ05を4個としているが、実用的には数 千個で1画素の電子放出部を構成する。

【0019】カソードティプ05は、マイクロリソグラ ソードティブ05の先端に高電界を印加する。これによ **りカソードティプ05の先端から電子が放出され、蛍光** 体層08が発光する。

【0020】所望の画素はカソード電極02とゲート電 極04の交点として選ばれ、一つの画素は通常は上記し たように数千個の多数のカソードティプ05から構成さ わる.

【0021】このような電界放射形カソードを備えた画 像表示素子は薄型で且つ直視形の高解像の画像表示素 子、すなわちフラットディスプレイとして期待されてい 20

【0022】なお、この種の従来技術を開示したものと しては、例えば特別昭49-79769号公報を挙げる ことができる。

[0 0 2 3]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の技術におい て説明したフラットデイスプレイは、動作時には10E -5 Torr. (≒10-3パスカル)程度の真空度に保 **持される必要がある。真空度がこれより悪化すると、残** 留ガスがイオン化してカソードティブ05の先端を衝 30 けたことを特徴とする。 撃、破壊して所望の電子を放出することが困難になって しまう。

【0024】真空度が10E-5Torr.程度であれ ば、ガスの平均自由行程が、電子の走行距離すなわちカ ソード/アノード間距離よりも大きいので、上記したよ うなカソードティブの破壊は起こらないとされている。

【0025】このフラットデイスプレイの製作工程にお いて、バックプレートとフェースプレートをフリットガ ラスで真空封止した段階では、その真空度は10E-3 Torr. (≒10-1パスカル) 程度となるので、封止 40 後に内部をゲッター処理して上記10E-5Torr. 程度の高真空にする。

【0026】カソード面近くにゲッターを設けると、飛 散したゲッター材がカソードティブ05に被着して電子 放出性能を低下させ、また飛散したゲッター材が螢光体 層に被着し、発光性能が低下するという問題があるため 充分なゲッター材を飛散させることができず所要の高真 空度を得ることが困難であるという問題がある。

【0027】そのため、長期にわたって高真空を維持す ることが不可能であり、デイスプレイ素子の寿命を維持 50

することができないという問題があった。

【0028】本発明の目的は、上記従来技術の諸問題を 解消し、ゲッター材のカソードティブや蛍光面への被着 を低減させ、長期にわたって高真空を維持できる構造を 持つ表示素子を提供することにある。

[0029]

【課題を解決するための手段】上記目的は、第1の基板 (バックプレート) と第2の基板 (フェースプレート) の間に形成される狭い空間を高真空に維持する必要のあ フィ技術によって微細に加工され、先鋭な突端を持つカ 10 る電界放出形カソードを電子源として備えた画像表示素 子において、(1)両基板の封止部近傍にゲッター部を 設けること、また(2)真空ポンプを具備させ、これを 必要に応じて稼働させるようにしたことを特徴とし、特 に、具備する真空ポンプをゲッターポンプ、ゲッターイ オンポンプ、およびスパッターイオンポンプ等の表面吸 着形ポンプとすることにより、小型で、安価に、かつ簡 便に高真空が得られる構成としたことによって達成され

> 【0030】すなわち、本発明は、電界放射形の多数の 電子源を2次元に配置した第1の基板と蛍光体層を2次 元に形成した第2の基板とを、上記電子源と上記螢光体 層が対向するごとく上記各基板の周縁に設けた接合部で 真空封止した画像表示素子において、上配接合部近傍に ゲッター部を設けたことを特徴とする。

【0031】また、電界放射形の多数の電子源を2次元 に配置した第1の基板と蛍光体層を2次元に形成した第 2の基板とを、上記電子源と上記量光体層が対向するご とく上記各基板の周縁に設けた接合部で真空封止した画 像表示素子において、上記接合部近傍に真空ポンプを設

【0032】そして、前記真空ポンプとしてゲッターボ ンプ、ゲッターイオンボンプ、スパッターイオンボンプ 等の表面吸着型真空ポンプを用いたことを特徴とする。

[0033]

【作用】フェースプレートとパックプレートの封止部 (両プレートの周辺部) 近傍にゲッター部を設け、この ゲッター部にゲッター材を収納してゲッターをこのゲッ ター部10の内部空間において飛散処理することにより カソードティブや螢光体へのゲッター材の飛散が防止さ れる。

【0034】また真空ポンプを備えることにより、内部 の真空度が低下した時に自動的に、または手動でこれを 稼働させ、あるいはこの表示素子を動作させる際に稼働 させるようにして所望の真空度を維持させる。

【0035】これにより、カソードティブの破壊や損傷 を防止し、また蛍光体層の発光性能の低下をなくして半 永久的に良好な画像表示を可能とする。

【0036】以下、本発明の実施例を図面を参照して詳 細に説明する

[0037]

【実施例】 (実施例1) 図1は本発明による表示素子の第1実施例の説明図であって、1は第1の基板 (バックブレート)、6は第2の基板 (フエースプレート)、11,11 は封止部、10はゲッター部、12はゲッター材、13は真空ゲージである。

【0038】また、図2は図1のB部分の構成の詳細な説明図であって、2はカソード電極、3は絶縁層、4はゲート電極、5はカソードティブ、7はアノード電極、8は螢光体層、9はガラス薄層、10はゲッタ一部、12はゲッター材、13は真空ゲージである。

【0039】図1は周辺部(フエースプレート6とバックプレート1の封止部)にゲッター部10を備えたフラットディスプレイの部分破断した斜視図である。

【0040】本実施例では、フェースプレート6として一辺が50cm、厚さが0.5cmの石英ガラスを用い、真空側となる面上に透明IT0膜を成膜しアノード電極7を形成する。このITO膜の上にブラウン管等で使用されるZnO等の螢光体を塗布し蛍光体層8とする。

【0041】一方、バックプレート1にはフェースプレ 20 ートと同じ石英ガラスを用い、同じく真空倒となる面上 に以下のようにして作った電界放出型カソード板を貼付 けて構成している。

【0042】まず、パイレックスガラス基板9の上に、厚さ約1.0μmのモリブデン(Mo)をE-bcam蒸着(電子ビーム蒸着)とホトエッチングにより形成してカソード電極2を得、さらにSiO膜3を真空蒸着して絶縁層3とする。

【0043】 この上にMoをE-bcam蒸着で成膜し、これをホトエッチングでバターニングし、ゲート電 30 極4を形成する。この時、ゲート電極4にカソードアレイとなるべき直径約2μmの貫通孔41を同時に形成する

【0044】さらに、絶縁層3を構成するS1O膜をフォトリソグラフィ技術を用いた化学的エッチングでエッチング処理してカソードティブ形成部分のカソード電極2を酵出させる。

【0045】その後、上記絶緑層3のエッチング処理用のホトレジストを付けたまま、このホトレジストパターンを蒸着マスクとしてMoを蒸着し、リフトオフ法によ 40 カカソードティブ5を形成する。ちなみに、これに用いたカソードコーンの数は100個である。

【0046】以上のようにして作成したフエースプレート6とパックプレート1とを、その螢光体層8とカソードティブ5(ゲート電極4)とが対向するごとぐ合わせ、封止部である両プレートの端縁をフリットガラスでハーメチックシールにより封止する。なお、本実施例ではガラス基板9上にカソード電極を形成し、これをパックプレート1に貼付けているが、これに替えてパックプレート1の表面を平滑にし、この上に直接カソード電極50

を形成することもできる。

【0047】次に、パックブレート1とフェースブレート6の封止部の何れか、ここでは封止部11'にゲッター部10を取り付ける。このゲッター部10は、両端が封止され、側壁に軸方向側壁にスリット開口を有する石英ガラス等からなるガラス管であり、このガラス管内にゲッター材12を収容している。

6

【0048】 このガラス管の上配開口をフエースプレート6とパックプレート1の端線部に接合することでゲッ 9-12の収容部がフエースプレート6とパックプレート1とで形成される真空空間と連なるように封止される。実際には、上記両プレートの周辺はフリットガラスでハーメチックシールした。

【0049】この実施例では、上記ゲッタ一部10と共 に電離真空ゲージ13を取り付ける。

【0050】 フエースプレート6とバックプレート1の 真空封止工程終了時は、上記の真空ゲージ13での真空 度は、一般に10E-3Torr. のオーダーとなる。

【0051】その後、ゲッター部10に対して外部から 高周波を加え、その誘導加熱によってゲッター部10内 に収容されているゲッター材12を蒸発させる。

【0052】 このゲッター材12としてはパリュームBa、Ba系合金等を用いて800度Cないし850度C程度で蒸発させることでゲッター材12を飛散させることができる。ここでは、BaA14に約50%のN1粉末を混合したものを用いた。

【0053】ゲッター材を封止部に配置することにより、前記従来技術のように、ゲッター材を内部すなわちカソード配置領域に配置した場合に比べ、蒸発直後の真空度の上昇は早くない。しかし、ある程度の時間経過後には10E-6Torr.のオーダーには容易に到達する。

【0054】このように、高真空を得るまでに時間を要するのは、内部の残留ガスの拡散に時間がかかることによるものと考えられる。

【0055】ここで、図示の表示素子を用いてエミッション実験をしたところ、カソード電極2に対してゲート電極4が100Vとなるように電圧を印加したとき、エミッション電流が約5 $\mu$ Aであった。このようなエミッション実験の最初においては、一時的に真空度が劣化するので、ゲッター効果を見極めながら慎重に実験を行うことが必要である。

【0056】上記のように、エミッション電流が小さいのは、ゲート電極4とカソードティブ5の位置関係によるものと思われる。

【0057】この実験の後、ゲッターの飛散の後を観察したところ、その痕跡はゲッター部10のごく近傍に限られており、カソードティブ5部分および蛍光体層8には何ら影響を及ぼしていないことが分かった。

【0058】この実施例では、ゲッター部10として石

英ガラスからなる円筒部材を用いてこれをフエースプレ ート6とバックプレート1との周辺部(封止部11') に取り付けているが、単に両プレートの周辺部の近傍に ゲッター材を配置するだけでも良く、蒸発したゲッター が、カソード部分、特にカソードティブに悪影響を及ぼ さないようにすればよい。

【0059】また、この実施例では、ゲッタ一部10を フエースプレートとバックプレートとの封止部となる周 辺の一辺に取り付けたが、必要に応じて二以上の辺に取 り付けても良い。

【0060】なお、真空ゲージ13は必ずしも必要なも のではなく、量産品では省略してもよい。

【0061】(実施例2)図3は木発明による表示素子 の第2実施例の説明図であって、周辺部にゲッターポン プを備えたフラットディスプレイを示す。

【0062】同図において、14はゲッターポンプ、1 5 はゲッターフィラメントであり、主機能部すなわちカ ソード電極部を搭載するバックプレート 1 と螢光体層を 被着するフエースプレート6の構造は前記第1実施例と 同様である。

[0063] フエースプレート6とバックプレート1と は、前記実施例と同様にその端縁部(周辺部)において フリットガラス等によるハーメチックシールで封止され る。

【0064】この時、その一辺にゲッターポンプ14を 取り付け、さらに電離真空ゲージ13を第1実施例の場 合と同様に取り付ける。

【0065】 ゲッターポンプ14は、フエースプレート 6とパックプレート1と同様の石英ガラスの円筒体から なり、その内部にはタングステン(W)ワイヤーに、B 30 特定のガスを選んで排気する必要もない。 aA14 等の混合物を付着したゲッターフィラメント1 5を収容している。

【0066】フエースプレート6とバックプレート1と を真空封止すると、前記実施例において説明したように 約10E-3Torr.のオーダーまで真空度が劣化す

【0067】そこで、ゲッターポンプ14のゲッターフ ィラメント15に端子151,152を介して外部から 電流を流し、Wワイヤーに付着した上記ゲッター材を蒸 発させ、真空度を10E-6Torr. のオーダーに真 40 空度を高める。

【0068】この実施例のフラットディスプレイにおけ るエミッション実験では、前記実施例における実験と同 様に、ゲート電圧が100Vで、エミッション電流は約 5μAであった。

【0069】次に、加速試験をするために、この状態の まま、125度Cで放置したところ、真空度が徐々に悪 化し、同時にエミッション電流も減少しはじめた。1時 間放置で真空度が2×10E-5Torr. になったの で、再び上記Wワイヤーに電流を流してポンプを働か 50 め、その特性に沿った周期で作動するようにすることも

せ、10E-6Torr. にした。 しかし、エミッショ ン電流は必ずしも元の状態に回復しなかった。この時点 で、陰極ティブの状態を観察したところ、その一部が破 振されているのが認められた。

8

【0070】以上の実験結果から、たとえ真空度が10 E-5Torr.程度でもカソードティブの破壊が発生 するという事実から、高真空を維持することが、この表 示素子にとって極めて重要であることが分かった。そし て、高真空を維持することはエミッション電流の安定化 10 に必須であることも考察された。

【0071】ちなみに、本出願人等は、上配と同様の表 示素子を5台製作して上記の実験を行ったが、実験開始 時の真空度を同じ値にしても、加速試験すると、真空度 の劣化の仕方にパラツキがあることも分かった。

【0072】このことから、表示素子個々に真空ポンプ を備えて、常に高真空度を保つことにより、これらの問 題が解決できることが分かった。

【0073】この種のフラットディスプレイは、そのサ イズを大きくすればその分カソードの面積とそのカソー 20 ドティブの数も飛躍的に増加する。

【0074】カソードとカソードティブの数が増大すれ ば、それだけガス放出の量も増大することになる。した がって、このフラットディスプレイを大画面の表示素子 とする場合には、なおさら上記のような真空ポンプを具 備させて出来るだけ高真空度を維持にする必要がある。

【0075】また、この平面タイプの表示素子はその商 品価値から見て、これに具備する真空ポンプは小型、軽 量、安価、操作が簡単でなければならない。 もちろん、 このポンプは常時稼働させるものではないし、必ずしも

【0076】この種のポンプとしては、被吸着材の表面 現像を利用したポンプ、すなわちゲッターポンプ、ゲッ **ターイオンポンプ、あるいは、スパッターイオンポンプ** が最適である。

【0077】表面現象を利用したものとして、この他に ソープションポンプやクライオポンプがあるが、前者は 冷却機能を必要とし、また後者は設備が大型化する。

【0078】本実施例では、ゲッターポンプを用いた が、単に2本の蒸発源フィラメント(ゲッター材で構成 したフィラメント)を装着し、これに直接通電すること によってゲッター材を容器の壁に蒸着するものであって もよく、このようなゲッターポンプを採用すれば操作も 簡単である。

【0079】上記の真空ポンプは、真空ゲージ13の真 空度を確認して手動により随時作動させるようにした り、真空ゲージ13の真空度検出信号に基づいて自動的 に作動させるような制御手段を設けることも可能であ

【0080】さらに、予め時間対真空度低下の特性を求

9

できる。

【0081】なお、素子間である程度均一な特性が得られる場合には、第1実施例で述べたごとく真空ゲージは必ずしも必要なものではなく、ゲッター部あるいはゲッターポンプのみを具備させることで充分な表示性能を維持できる。

【0082】また、上記第2実施例における真空ポンプ は高真空を維持するためにのみ使用するものではなく、 単に真空封止直後の真空度向上のために働かせるだけの 機能として取り付けることもできる。

[0083]以上の実施例は、全て単色表示素子を例としたが、本発明は多色画像の表示素子に適用できるものであることはいうまでもない。また、素子形状も矩形に限らない。

【0084】本発明を多色表示素子に適用する場合は、電子源を表示原色の数に相当して1 画素当たり複数の電子源のグループをもつように形成し、ゲート電極および 蛍光体層もこれと対応して設ければよい。なお、アノー ド電極に色選択機能を付与するようにしてもよい。

#### [0085]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 電界放出型カソードを備えたフラットディスプレイにお いて、その表示特性に対して特に重要な要素である高真 空度を実現し、これを長期間にわたって維持することが でき、エミッション電流の安定化、カソードの長寿命化 を図った大画面サイズの表示素子としての優れた性能を もつフラットディスプレイを提供することができる。

10

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による表示素子の第1実施例の説明図で ある。

【図2】図1のB部分の構成の詳細な説明図である。

【図3】本発明による表示素子の第2実施例の説明図である。

10 【図4】電界放出型平面カソードを電子源としたフラットディスプレイの構造原理とその動作の説明図である。

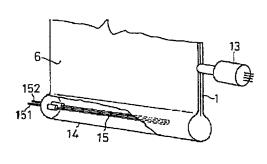
【図5】図4に示した様な電界放出型平面カソードを電子源とした従来のフラットディスプレイの一構造例の説明図である。

【図6】図5のA部分の拡大図である。

#### 【符号の説明】

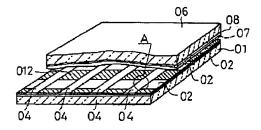
[図3]

【図3】 本発明の第2支施例の疑部説明図



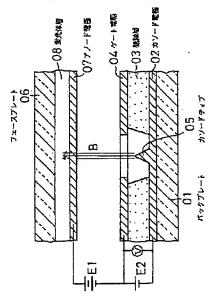
[図5]

【図5】 従来の電界放出型フラットディスプレイの部分構造図



[図4]

【遊4】 電影放出処プラットディスプレイの原復図



フロントページの続き

## (72)発明者 橋本 謙

千粜県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所茂原工場内